レーザーパワー / エネルギー標準の開発

座間達也

Establishment of Laser Power Standard and Laser Energy Standard

Tatsuya ZAMA

National Metrology Institute of Japan (NMIJ), which is one of institutes of National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), is conducting researches and technical developments on establishing measurement standards. Laser Standards Section, which is one of sections of Photometry and Radiometry Division in National Metrology Institute of Japan, is in charge of conducting researches and technical developments on establishing the standards for radiation strength of laser. Laser Standards Section has developed and established laser power standard and laser energy standard, and is supplying these standards at present. This paper shows a background for which laser standard is necessary, the principle for establishing the standards, the expansion of the standards and other topics.

Key words: laser, power, energy, electrical substitution radiometer, linearity, optical fiber

レーザーは、通信、情報、加工、医療分野などで広く利 用され、開発からほぼ半世紀を経た現在にあっても、その 優れた特性、可能性への期待は高く、レーザーに関する研 究開発、利用、応用製品開発の裾野がさらに広がりつつあ る.この裾野の広がりと相まって、レーザーの特性を精密 評価することに対する要望も増え、普遍(不変)性・信頼 性の高い評価を可能とするレーザー関連計量標準への期待 が高まっていることはいうまでもない.

また,経済のグローバル化に伴い,レーザー関連分野は じめ多くの分野で分業化が進展し,部品供給先を外部に求 める生産メーカーは少なくない.このような状況下では, 最終製品を組み上げる生産メーカーにとって,外部から供 給された部品が必要となる仕様を満たしているか否かを判 定することが重要になり,部品供給元にとって,供給部品 が仕様に適合していることを証明することが重要になる. 判定・証明の際の定量評価基準として普遍(不変)性・信 頼性の高い評価技術が求められることは論をまたず,この ような理由からも計量標準に対する要望は高い.

独立行政法人産業技術総合研究所,計測標準部門,光放 射計測科,レーザ標準研究室では、レーザーにかかわる計 量標準のうち放射の強さにかかわる標準を担当し,その中 でも特に重要なレーザーにより伝送されるパワー,エネル ギーの国家標準の開発・確立を行い,社会に供給してい る.また,基本量であるレーザーパワーに関しては,空間 中を伝播するもの以外に,通信等で広く利用されている光 ファイバー中を伝播するレーザーパワー標準や,当該標準 のダイナミックレンジを広げるのに有効な光減衰量の標準 に関する開発・確立・供給も行っている.

標準の確立には普遍性・不変性が担保された絶対値のス ケールが必要であり,絶対値のスケールは物理法則・原理 に基づき決定されるが,物理法則・原理を理想的に適用す ることは現実的には不可能で,利用される装置,環境条件 等に起因する不完全性が伴う.標準確立に際しては,この ような不完全性に起因する絶対スケールの不確かさ評価も 併せて行い,各国の計量標準研究機関との国際比較を適宜 行うことで,確立した標準のスケールが各国のスケールと 不確かさの範囲内で一致することを確認し,国際的同等性 の確保,標準の信頼性向上,充実に向けた研究開発を進め ている.

産業技術総合研究所計測標準研究部門(〒305-8563 つくば市梅園 1-1-1 つくば中央 3-9) E-mail: zama-t@aist.go.jp

1. 基本単位

標準確立に際しては、単位に基づいた定量化が必要であ る. 普遍(不変)性、絶対性を担保するのに最も適した基 本単位として広く国際的な合意を得たものが、国際単位系 (仏語表記:Système International d'Unités,英語表記: The International System of Units,略称SI)であり、7つの SI 基本単位(長さm,質量kg,時間s,電流A,熱力学温 度 K,物質量 mol,光度 cd)および、複数の組立単位(力 N,エネルギー J,電圧 V,単位時間あたりのエネルギー W等)から構成される.よって、標準を確立するにあたり 最も適当なのは、これらの基本単位に基づいて絶対スケー ルを実現する方法である.

レーザーの放射の強さにかかわる標準の確立に際して は、国際単位系(SI)の組立単位である「単位時間あたり のエネルギーW」または「エネルギーJ」が定量化のもと になる単位となる(放射の強さにかかわる単位としては、 SI基本単位の光度cdがあるが、定義上、光度cdはWをも とに組み立て可能な単位で、Wとcdはそれぞれ独立の単 位ではないため、どちらか一方を定量化のもとになる単位 として取れば十分である。加えてcdは人間の目で見た際 の明るさにかかわる単位であり、照明用途で用いられるこ とがまれなレーザー放射の定量化には適当ではない).

2. 絶対スケールの実現

レーザーパワー,レーザーエネルギーは,それぞれ単位 時間あたりのエネルギーW,エネルギーJをもとに,レー ザー放射の強さを定量化したものである.これらの単位の 絶対スケールを実現する方法は原理的にはいくつかある が,現在のところ,極低温下で現れるジョセフソン効果, および,量子ホール効果に基づき決定された電圧Vと電気 抵抗 Ω の絶対スケールをもとに,単位時間あたりのエネ ルギーW (=電力W)を組み上げ,さらにセシウム原子の 状態間遷移に基づき決定された時間 s との組み合わせでエ ネルギーJ (=W・s:電力×時間)を組み上げて,これら を基準にしてレーザー放射の強さを定量化するやり方が, 絶対スケールの不確かさを最小にできる手法である.この ような理由から,レーザーパワー,レーザーエネルギー標 準の絶対スケールを実現するための上位標準として,電気

2.1 レーザーパワー標準の確立

以下では、レーザーパワー標準の確立手法について概説 する.確立には前述の電気標準の絶対スケールが用いられ るが、それに加えて、電力置換型放射計と呼ばれる熱型の 特殊な比較装置が利用される. 当該放射計は、内部に光吸収体をもち、この光吸収体に 外部からレーザー光と電力を入力することが可能な構造 で、入射レーザー光および入力電力はこの光吸収体で吸収 され、熱量に変換される。当該放射計は、入射レーザー光 により与えられた熱量と等しい熱量を与える入力電力を判 別できる機能を有しているため、熱量を介して入射レー ザーパワーと等価の入力電力を決定することが可能で、入 力電力を電気標準の絶対スケールを用いて値付ければ入射 レーザー光により吸収体に与えられた単位時間あたりの エネルギーWを決定することができ、これにより、レー ザーパワー標準が確立される。

レーザーパワー標準確立に際しわれわれが用いている電 力置換型放射計の概略図を図1に、写真を図2に示す.熱 量を介して等価な電力を決定する手法はいくつかあるが、 ここで採用されている手法は、光吸収体を常温環境下で動 的に等温制御し、外部電力の差分から入射レーザーパワー を評価する手法であり、光吸収体には基準温度ブロックか らの温度差を検出するためのサーミスター、吸熱素子(熱 電冷却モジュール=ペルチェ素子)および、発熱素子(光 吸収体加熱用ヒーター)が付けられている。外部電力の差 分は、電気標準の絶対スケールで校正された電圧計および 電流計(正確には校正された抵抗と電圧計)により評価さ れる.

熱電冷却モジュールはその吸熱量が一定値に保たれるように動作され、吸熱量設定値は、想定される外部からの レーザーパワーより大きい.そのため、当該モジュールの みを動作させた場合は光吸収体の温度は基準温度ブロック より低くなってしまうが、電力置換型放射計の動作時は、 光吸収体加熱用ヒーターへの電力供給が並行して行われ、 サーミスターからのフィードバック信号により光吸収体検 出部の温度が常に外側の基準温度ブロックの温度と等しく なるように印加電力が動的に制御されるため、光吸収体検 出部の温度は基準温度ブロックの温度に常に等しい.

外部からのレーザー入射がない場合は、上記のスキーム で光吸収体検出部の温度が外側の基準温度ブロックの温度 と等しくなるように制御されるが、外部からのレーザー入 射がある場合は光吸収体への新たな熱流入が加わるため、 光吸収体加熱用ヒーターの印加電力がサーミスターからの フィードバック信号により減らされることになる.入射 レーザーパワーと等価の入力電力は、この電力減少分から 決定される.

等価な入力電力の決定手法を以下に示す.

まず,光吸収体に入射するレーザーパワーに関して成立 する関係について述べる.われわれが用いている電力置換

39巻3号(2010)



図1 レーザーパワー標準確立に際して用いられる電力置換 型放射計の概略図.

型放射計の光吸収体は内面が黒化処理されており反射率が 非常に低いため、入射されたレーザー放射のほとんどは底 面で吸収される.また、光吸収体は一方が閉じた円筒構造 で、底面の大きさに比べて側面が長く、黒化処理材料は拡 散反射性が良好な材料であるため、底面での反射成分のほ とんども円筒側面での吸収、もしくは多重反射を介した吸 収により吸収される.しかしながら、底面で拡散反射され た成分のうち、ある立体角方向に反射されるごくわずかな 成分は、吸収を免れ外部への反射損失となるため、このよ うな底面でのレーザーパワー吸収分を P_d で、円筒側面で のレーザーパワー吸収分を P_sで、反射によるレーザーパ ワー損失分を P_rで示すと、入射するレーザーパワーPに対 して、以下の式(1)が成立する.

$$P - P_{\rm r} = P_{\rm d} + P_{\rm S} \tag{1}$$

上式左辺は自由空間の放射パワーに関する項であり,右辺 は光吸収体に吸収される熱量に関する項である.

次に,光吸収体内部の熱量の関係について議論する.ま ずレーザー入射がない場合を考えると,このときの光放射 体検出部は,光吸収体加熱用ヒーターの発熱と,熱電冷却 モジュールの吸熱とのバランスにより基準温度ブロックと 等しい温度に制御される.ヒーター,熱電変換モジュー ル,光吸収体表面との間には,光吸収体の熱伝導率に応じ た温度勾配が生じることで,発熱,吸熱に応じた熱流束が 生じ,光吸収体全体の温度分布を定常状態に保つ.光吸収 体は熱伝導率の大きな材料によって製作されているため, 全体はほぼ同一温度で,加熱用ヒーターからの熱流束の大 部分は熱電変換モジュールに吸収されるが,その熱伝導率 は有限であるため,サーミスター設置位置とその他の位置



図2 レーザーパワー標準確立に際して用いられる電力置換 型放射計.

とでは若干の温度差が存在し、結果として若干の熱の逃げ が生じる可能性があるため、光吸収体加熱用ヒーターから の熱流束 $P_{\rm h1}$ と熱電変換モジュールに吸収される熱流速 $-P_{\rm c}$ との間には以下の関係が成立する.

$$k_{\rm h} P_{\rm h1} - P_{\rm c} = 0 \tag{2}$$

ここで, k_hは光吸収体加熱用ヒーターからの熱流束のうち 熱電変換モジュールに吸収される熱流束の割合を示す.

次に、光吸収体にレーザーパワーPが入射される場合を 考える.このとき、光吸収体に吸収されるレーザーパワー は P_d + P_s で、これが光吸収体により熱に変換され、 P_d + P_s の熱流束となる.レーザー入射がない場合と比較して、新 たな熱源が発生するため、光吸収体加熱用ヒーターからの 熱流束はフィードバックコントロールにより P_{h2} となり、 上記と同様、若干の熱の逃げが生じる可能性があるため、 吸収体に吸収されるレーザーパワー P_d 、 P_s による熱流束 のうち熱電変換モジュールに吸収される熱流束の割合をそ れぞれ k_d 、 k_s とすると、以下の関係式が成立する.

$$k_{\rm h}P_{\rm h2} + k_{\rm d}P_{\rm d} + k_{\rm s}P_{\rm s} - P_{\rm c} = 0 \tag{3}$$

上記の式(2),(3)からわかる通り,光吸収体加熱用 ヒーターの電力減少分は $P_{h1}-P_{h2}$ で表され, $P_{h}=P_{h1}-P_{h2}$ とすれば,式(1),(2),(3)から,入射するレーザー パワーPと電力減少分 P_{h} の関係が以下のように表される.

$$P = \frac{k_{\rm h}}{k_{\rm d}} P_{\rm h} + \left(1 - \frac{k_{\rm s}}{k_{\rm d}}\right) P_{\rm s} + P_{\rm r} \qquad (4)$$

よって、Pr、Ps、および熱電変換モジュールに吸収される

熱流束の割合 k_h , k_d , k_s を決定することにより,電力減少 分 $P_h = P_{h1} - P_{h2}$ と入射するレーザーパワー Pの関係が決定 できる.

反射によるレーザーパワー損失分 P_r ,光吸収体加熱用 ヒーターからの熱流束 P_h ,底面でのレーザーパワー吸収 による熱流束 P_d については,光吸収体全体の反射率の実 測,および,黒化処理材料の反射率の実測値に光吸収体幾 何学形状による吸収を加味した評価の両者を併せて行うこ とにより評価された.

熱電変換モジュールに吸収される熱流束の割合 k_h , k_d , k_s については、その定義から k_iP_i (i=h, d, s) が熱電変換モ ジュールに吸収される熱流束で、各発熱部と熱電変換モ ジュールとの温度差 T_i と熱抵抗 r_i との間には、 $T_i=r_ik_iP_i$ の 関係が成立するため、 $k_i/k_j=(T_i/T_j)(r_j/r_i)(P_j/P_i)$ が成り 立つ.よって k_i/k_j は、熱抵抗 r_i の実測評価結果と、光吸収 体加熱用ヒーター、電力置換係数評価用ヒーターに既知の 電力を印加することにより各発熱部からの発熱 P_i を模擬し た際の各発熱部と熱電変換モジュールとの温度差 T_i の実 測結果より評価された。

式(4)第2項,第3項は第1項と比較して小さく,入 射するレーザーパワーは光吸収体加熱用ヒーターの電力減 少分にほぼ等しいが,われわれは式(4)第2項,第3項 も補正項として加味し,光吸収体加熱用ヒーターの電力減 少分を電気標準の絶対スケールで評価した結果に第2項, 第3項で評価された補正係数を乗じることで,入射する レーザーパワーの標準を確立している^{1.2}.

2.2 不確かさの評価

標準確立に際しては、上記に加えて、国際単位系 (SI) の絶対スケールと実現したスケールとの間に生じる可能性 のあるずれを不確かさとして評価する必要がある。われわ れは、電気標準の絶対スケールの不確かさ、上記各々の評 価を多数繰り返すことによる再現性等から、不確かさを統 計的に評価している。

吸収率の波長依存性が不確かさと比較して無視できるこ とが確認されている黒化材料は現在のところないため,光 吸収体の反射率は波長の関数としてとらえる必要があり, 光吸収体の反射率評価不確かさはレーザーの波長ごとに評 価する必要がある.また,光吸収体に入射するレーザーパ ワーによって熱的特性評価の繰り返し再現性が異なるた め,光吸収体の反射率評価不確かさ,熱的特性の評価不確 かさは波長,パワーに依存し,一定ではない.よって,わ れわれはレーザーの波長,パワーに応じた不確かさ評価も 行っている(詳細は後出の表1を参照のこと.不確かさは レーザーのビーム径,ビームプロファイルにも依存する が,評価対象を代表的なものに限定しており,レーザー ビーム径,ビームプロファイルに応じた不確かさ評価は実 施していない.).

2.3 確立した標準の供給方法

検出器 (レーザーパワーメーター) は一般に, レーザー 自身と比較して堅牢性, 安定性に優れる.よって,上記の ようにして確立した標準の供給は,レーザーパワーメー ターの校正によって実施される.校正対象のレーザーパ ワーメーターに上記の電力置換型放射計でパワー絶対値評 価がされたレーザー放射を入射させ,入射レーザーパワー の絶対値とパワーメーター信号との比(感度),およびこ の比の不確かさを評価することで,校正が完了する.校正 依頼者には校正値,不確かさ,校正実施条件(使用環境温 度,レーザー径,ビームプロファイル等)が連絡されるた め,校正依頼者は当該パワーメーターを校正実施条件と等 しい環境下で利用することで,レーザーパワーの絶対値お よびその不確かさを評価することが可能となる.

2.4 確立した標準の拡張

レーザーパワー標準の要望は、空間中を伝播するレー ザーのみならず、通信等で広く利用されている光ファイ バー中を伝播するレーザーに関しても高く、また、材料加 工分野ではハイパワーレーザーに関する標準の要望が高 い. これまで述べた手法はおもに数十 µW~10W 程度の空 間系レーザーで適用可能な方法であり、光ファイバー中を 伝播するレーザーや 10 W を超えるレーザーに対する標準 の要望には別建てで標準を確立するか、確立済みの標準を 拡張する必要がある.

光ファイバー系を伝播するレーザーは、特にマルチモー ドの場合にファイバー通過後のビーム広がりが大きく、上 述の電力置換型放射計で紹介した深い円筒形状の光吸収体 では入射光のすべてが底面に到達する条件を整えることが 困難な場合がある。また、ビーム広がりが大きいため、全 ビームを光吸収体に導くためには光ファイバー端面を光吸 収体に近接して設置することが必要で、ビーム広がりが小 さくレーザー放射源と光吸収体の間隔を離すことのできる 空間系と比較すると、ファイバー端面―光吸収体間の多重 反射による効果を考慮することも必要となる。このような 問題を解決するため、われわれは平板の吸収体より成る電 力置換型放射計を作成し、光ファイバーパワー標準の確立 に用いている.光吸収体構造が平板であるため,吸収体の 吸収率は円筒側面での光吸収がある深い円筒形状の光吸収 体に及ばないが、形状が単純なため、吸収体反射率の評価 は容易で、多重反射の効果も評価しやすい³⁾

また,光ファイバー系では数十μW以下,材料加工分野



図3 検出器 (レーザーパワーメーター)の直線性標準(光減 衰量標準)の確立手法.

では10Wを超えるレーザーパワー標準の要望が高いが, 低パワー域への拡張要望に対しては,これを可能とする検 出器(レーザーパワーメーター)の直線性標準(光減衰量 と呼称される)を提供することで要望に対応し,高パワー 域への拡張要望に対しては,減衰比のわかったビームスプ リッターによる高パワー域への拡張手法を開発することで 要望に対応することを予定している.

図3,図4にそれぞれの標準の確立手法の概略を示す.

数十 uW以下のレーザーパワーは、これまで述べた電力 置換型放射計では十分な信号雑音比が得られず測定が困難 なパワーレベルであり、電力置換型放射計を用いるのは現 実的ではない、そのため、半導体型検出器等、微弱パワー に対しても十分な信号雑音比をもつ検出器をベースにした レーザーパワーメーターの直線性標準(光減衰量)を確立 することで対応する、直線性標準確立に際しては、図3に 示す重畳法と呼ばれる手法を用いる。具体的には、入射 レーザーを光ファイバーで2分岐し、各々の分岐からの レーザーの放射をパワーメーターで測定し、分岐比1/aの 可変光減衰器2の減衰率を調整することで、各々の分岐か らの放射の大きさを等しくする(放射の大きさが等しいこ とがわかるだけで十分なため、パワーメーターは測定信号 の再現性が良好であればよく、絶対値が校正されている必 要はない)、光スイッチ1および2をon/offすると、パワー メーター受光部には、*P/a*のレーザーパワー、およびちょ うどその半分のP/2/aのレーザーパワーが実現される。可 変光減衰器1の調整により、P/a をこれまで述べた電力置 換型放射計で校正可能なパワーレベルとし、P/aを電力置 換型放射計で校正しておけば,上記より,電力置換型放射 計で校正可能なパワー P/a のちょうど 1/2 のパワー P/2/a もパワーメーター受光部に実現可能となるため、2分岐さ れたレーザーの各々を独立にパワーメーターに入力した場 合のパワーメーター信号f(P/2/a)と、2分岐されたレー ザーの両方をパワーメーターに入力した場合のパワーメー ター信号 f(P/a) の関係 $f(P/a) = k_{nl} \times 2f(P/2/a)$ (パワー メーターの入力と出力信号の関係の直線性からのずれを示



図4 ビームスプリッターを用いた高パワー域標準への拡張手法.

す項を k_{nl} とした)を求めておけば、電力置換型放射計で 校正可能なパワーレベルの1/2がパワーメーターによって 校正可能となる。次に可変光減衰器1を調整し2分岐され たレーザーの両方をパワーメーターに入力した場合のレー ザーパワーをP/2/aに調整すれば、校正可能なパワーレベ ルの1/4が校正可能となり、順次これらを繰り返すことに より、低いパワーレベルまで絶対パワー校正可能範囲を拡 張することが可能となる⁴.

10 Wを超えるレーザーパワーについても、電力置換型 放射計の許容可能なパワーレベルを超えるため、やはり測 定が困難なパワーレベルである。そのため、分岐比 1/a の わかった回転チョッパー方式のビームスプリッターを用い て、パワーレベルを電力置換型放射計で評価可能なレベル Paに減衰させることで、電力置換型放射計単体では評価不 可能なレーザーパワー aPaを評価し、このレーザーパワー を高パワー用レーザーパワーメーターに入射させてレー ザーパワーの絶対値とパワーメーター信号との比(感度) を評価することで、絶対パワー校正可能範囲を高パワー域 に拡張することを計画している。

2.5 その他のレーザーパワー標準確立方法

熱量を介して等価な電力を決定する手法として,上記の ような等温制御電力差分評価手法以外に,等温制御しない 光吸収体にレーザー放射と外部電力を各々独立に入力し, 光吸収体の温度上昇後の平衡温度を吸収熱量の指標とする 手法もある.この手法では,光吸収体の温度上昇終了後の 平衡温度が各々で等しくなるよう外部電力を調整し,この 外部電力より入射レーザーパワーを評価するが,等温制御 ではないため,外部との温度差による熱伝動,対流伝熱, 放射の影響が大きくなることが危惧される.これらを避け るために,吸収体および吸収体周辺温度を極低温(例えば 液体へリウム温度近傍)まで下げた極低温放射計と呼ばれ る放射計が実用化され,現在ではコマーシャルベースで販 売もされており,その不確かさの小ささ(10⁻²%レベル), 常温制御型の電力置換型放射計を自前で構築できる技術を もつ研究機関が少ないという現状等から,近年は世界的に 当該放射計がレーザーパワー標準の組み立てに採用される ことも多い.しかしながら,この手法は,液体ヘリウム温 度等の極低温環境を前提としているため,光吸収体の開口 径を大きくすることが困難で開口径に上限があること,冷 却負荷の点で入力パワーにも上限(サブ mW レベル)が存 在すること等の理由から,一般に要望の高いレーザーのパ ワー評価には必ずしも適していない.そのため,極低温放 射計でパワーを評価したレーザーを,大開口で面感度むら が小さく,入射パワーと信号との線形性からのずれも評価 済みの検出器に入射し,絶対値評価可能なレーザー径,パ ワー域を拡張することが必要になるが,この追加評価に伴 う不確かさは大きく,最終的な不確かさはわれわれが等温 制御電力差分評価手法で実現できている不確かさと同程度 となってしまう.

われわれの常温制御型電力置換型放射計は、極低温放射 計と比較して設計の自由度が高く、評価が必要とされる レーザーに対しての設計の最適化が可能という利点があ る.われわれは、この利点を最大限生かし、評価対象の レーザーに応じた電力置換型放射計を導入することで、絶 対値評価にかかわる評価項目を少なく抑え、結果として不 確かさを低減することに成功している.

このほかに、熱量、電力標準を介さず、レーザーパワー 絶対値を評価する手法として,光子1個1個をカウントす るフォトンカウンティングがあり、われわれも超電導検出 器を用いたフォトンカウンティングによる標準構築に着手 している⁵⁾.しかしながら、検出器に入ってきた光子すべ てがカウント可能な(量子効率100%が保証された)理想 的な検出器は現状存在しないため、国際単位系 (SI) の絶 対スケールに準じた評価のためには検出器の量子効率の評 価が必要となる。しかしながら、現状の技術で見込まれる 量子効率の評価不確かさはかなり大きいこと、単位時間あ たりの光子カウント数には上限があり、現時点で当該手法 により校正可能なパワーレベルは実用的に要求されるレー ザーのパワーレベルよりかなり低く、前記の拡張手法等を 用いてパワーレベルを拡張する必要があること、国際単位 系(SI)の絶対スケール実現のため必要となる評価項目の うちで評価が難しい項目があること等、現時点では標準確 立に際して克服すべき問題は多く、評価が可能な項目のみ に限って不確かさを評価したとしても、フォトンカウン ティングによるレーザーパワー絶対値の評価不確かさは, これまでに述べた熱量,電力標準を介したレーザーパワー 標準の不確かさに及ばない。今後の研究進展が望まれる。

2.6 レーザーエネルギー標準の確立

以下では、レーザーエネルギー標準の確立手法について

概説する.レーザーパワー標準と同じく,確立には前述の 電気標準の絶対スケール,および電力置換型放射計が用い られるが,電気標準より実現可能なスケールは電力Wで あるため,エネルギーの次元Jを実現のため時間標準の絶 対スケールsも併せて用いる.

レーザーパワー標準の確立に際しては,電力置換型放射 計を用いて電力と入射するレーザーパワーを比較したが, レーザーエネルギー標準の確立に際しては,時間幅 s,電 力 W 既知の電気パルスによる電気エネルギーとレーザー パルスのエネルギーを電力置換型放射計により比較する. パルスの時間幅が短く,等温制御フィードバックでは追随 が困難なため,ここで用いられる電力置換型放射計には等 温制御機能がなく,レーザーパルスを光吸収体に入射した 際,および,既知の電気パルスを光吸収体に設置された ヒーターに印加した際の光吸収体の温度上昇を比較するこ とで,入射レーザーパルスのエネルギーを電気パルスのエ ネルギーに換算する.

時間幅 s,電力 W 既知の電気パルスの生成には,定電圧 源と高速のゲートスイッチを用い,電圧源の電圧,パルス 生成回路の内部抵抗,電力置換型放射計のヒーター抵抗を 電気標準の絶対スケールに基づいて評価するとともに,時 間標準の絶対スケールで校正された周波数カウンターによ り電圧パルス幅の評価を行う.これにより,光吸収体に設 置されたヒーターに印加されるエネルギーJ(=(電気抵 抗)²/電圧×時間幅 s)を国際単位系(SI)の絶対スケール に基づき決定することができる.光吸収体の温度上昇は熱 電素子で測定され,温度上昇は熱電素子の出力電圧変化の 形で出力される.

電力置換型放射計による比較を行うにあたり、パルス レーザーのパルス形状と、印加電気パルスの形状を完全に 等しくして比較するのが理想であるが、パルスレーザーか らのパルス形状はパルスごとにばらつくなど再現性に問題 があり、また、電気パルスでパルスレーザーレベルのエネ ルギーをヒーターに投入するのは困難なため、当該パルス と電気パルスの形状を完全に等しくして比較することは現 実的ではない. そのため、レーザーエネルギー標準の確立 に先立ち、電気パルスのエネルギー、時間幅、電力置換型 放射計の測定環境等を広い範囲で変化させた際の光吸収体 の温度上昇特性を評価し、当該放射計の感度、すなわち [温度上昇の最大値 / 印加パルス電力] (実際に測定可能な のは [熱電素子の出力電圧の最大値/印加パルス電力]) が 一定とみなされうる電気パルスエネルギー範囲、パルス時 間幅上限、電力置換型放射計測定環境の変動範囲を応答関 数等を用いた理論的考察を加えて評価し、各パラメーター



図5 レーザーパルスエネルギー確立に用いる電力置換型放 射計の概略図.





校正対象 不確かさ 頂 日 詳 細 404 nm, 50 μ W \sim 10 mW $0.13\% \sim 0.22\%(*)$ $0.17\% \sim 0.70\%(*)$ 488 nm, 515 nm, 10 mW~1 W 633 nm, 50 μ W \sim 10 mW $0.13\% \sim 0.22\%(*)$ レーザーパワー パワーメーター 1550 nm. 50 µW~1 mW $0.13\% \sim 0.22\%(*)$ 1064 nm, 1 W~10 W 1.1% 10.6 µm, 1 W~10 W 1.3% 850 nm マルチモード, 50 μW~1 mW $0.21\% \sim 0.48\%(*)$ 光ファイバーパワー パワーメーター 1310 nm, 1550 nm, 50 µW~1 mW $0.23\% \sim 0.37\%(*)$ 1310 nm, 1550 nm, 0 dBm を基準として $0.0005 \, dB \sim 0.01 \, dB(*)$ -90 dBm まで 9 dB または 10 dB 間隔 光減衰量 パワーメーター 1465 nm, 0 dBm を基準として+24 dBm まで 0.0029 dB~0.0050 dB(*) 1550 nm, 0 dBm を基準として+30 dBm まで 3 dB 間隔 0.0019 dB~0.0052 dB(*) レーザーエネルギー エネルギーメーター 1.5%~1.9%(*) 1064 nm, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mJ

*不確かさはパワーレベル,エネルギーレベルに依存する.

がこの許容変動範囲(パルスエネルギー1~100 mJ, パル ス幅2秒以下)内にあるレーザーパルスエネルギーを評価 対象とした.

また、上記評価に必要となる熱電素子の出力電圧変化を 十分な信号雑音比で検出するためのノイズ評価手法、フィ ルター適用手法等の構築、光吸収体の光学特性に基づく吸 収体からの反射損失評価、光吸収体温度上昇による吸収体 からの放射損失評価、パルスレーザー入射の際の光吸収体 衝撃加熱による震動、音によるエネルギー損失評価、光吸 収体のヒーター設置位置と光吸収体へのレーザーパルス入 射位置の違いに起因する光吸収体温度上昇の違いの評価等 を併せて行うことで、パルスレーザーに対する電力置換型 放射計の感度 [熱電素子の出力電圧の最大値 / 入射レー ザーパルスエネルギー] とその不確かさを決定し、レー ザーエネルギー標準を確立した.図5にレーザーパルスエ ネルギー確立に用いる電力置換型放射計の概略図を示す.

確立した標準の供給に際しては、上記パルスレーザーの

再現性の問題, 堅牢性の問題等を考慮し, レーザーパワー の供給手法と同じく、検出器(レーザーエネルギーメー ター)の感度を校正対象とした。図6にレーザーパルスエ ネルギー校正の概略を示す. 図では, 簡単な例として, パ ルスレーザーから放射された1番目のパルスを電力置換型 放射計に入射させてエネルギー絶対値を決定した後,2番 目のパルスをレーザーエネルギーメーターに入射させたと きの感度を決定するやり方を示している。スプリッターを 介して参照用測定器の信号が常時モニターされているた め、参照用測定器の信号からパルス間の相対エネルギーを 決定することができるので、1番目のパルスのエネルギー 絶対値と参照用測定器の信号から2番目以降のパルスエネ ルギー絶対値が決定でき、これと2番目のパルスをレー ザーエネルギーメーターに入射させたときの出力信号から 校正対象のレーザーエネルギーメーターの感度を決定する ことができる(実際の校正では単一パルスに基づいた校正 ではなく、多数回のパルスに対する平均値を用いた校正が 行われる).

これらによって、校正依頼者は、当該エネルギーメー ターを用いて、レーザーエネルギーの絶対値、およびその 不確かさを評価することが可能となる⁶.

3. 確立された標準,およびその不確かさ

現在までにわれわれが確立し,供給している標準,およ びその不確かさの概要を表1に示す.詳しくは以下のホー ムページをご参照いただきたい.

http://www.nmij.jp/~photo-rad/laser-std/

http://www.nmij.jp/service/

われわれが取り組んできたレーザーパワー,レーザーエ ネルギー,光減衰量にかかわる標準確立の原理,手法,そ の手法が採用された背景,不確かさ等について概説した. レーザー等,放射にかかわる技術は日進月歩であり,標準 の観点からも役立つ新たなアイディア,原理,技術が数多 いが,国際単位系 (SI)の絶対スケールに照らしたうえで の妥当性,不確かさ上での問題等から,標準確立にはいま だ道半ばといえる.これらの解決に向けた新たな研究を通 じ,標準の高度化を図るとともに,社会からの要望に応 え,標準の充実に向けた研究開発を進めていくことがわれ われの責務であり、今後の社会の発展に重要であることは 論をまたない.本解説が読者の皆様のレーザー標準分野へ の興味・理解の一助となり、当該分野の裾野の広がりの きっかけとなるようであれば幸いである.

文 献

- T. Inoue and Y. Yamanaka: "Advanced control method for calorimetric power measurement," IEEE Trans. Instrum. Meas., 32 (1983) 508–509.
- T. Inoue, I. Yokoshima and A. Hiraide: "Highly sensitive calorimeter for microwatt-level laser power measurement," IEEE Trans. Instrum. Meas., 36 (1987) 623–626.
- 3) K. Amemiya, T. Inoue, D. Fukuda, S. Mukai and T. Numata: "Thermally optimized design of a laser calorimeter by finite element calculation for higher thermal equivalence and absorber uniformity," *Proceedings of NEWRAD 2008* (2008) pp. 71–72.
- 4) S. Mukai, K. Amemiya and M. Endo: "High-precision linearity standard for high-power optical-fiber power meters," *Digest of Conference on Precision Electromagnetic Measurements* (*CPEM* 2008) (2008) pp. 288–289.
- 5) D. Fukuda, G. Fujii1, T. Numata, A. Yoshizawa, H. Tsuchida, H. Fujino, H. Ishii, T. Itatani, S. Inoue and T. Zama: "Photon number resolving detection with high speed and high quantum efficiency," Metrologia, 46 (2009) S288–S292.
- D. Fukuda, S. Kimura and M. Endo: "Absolute energy reference calorimeter with bismuth telluride thermocouples for laser energy standard," Rev. Sci. Instrum., 76 (2005) 113107.

(2010年1月15日受理)